

第13回 제네바 國際發明展 參加

本會 申東植부장등 17日 出國

本會 申東植 總務部長과 發明人 6名이 4月 19日부터 스위스 제네바市 公設展示場에서 열리는 第13回 제네바 國際發明展에 參加하기 위해 지난 4月 17日 KAL機便으로 出國했다.

本會와 國際技術交流委員會는 1977年 第6回부터 이 展示會에 參加해 왔으며 84年 第12回까지 特別賞인 WIPO 賞을 비롯하여 金賞 13·金銀賞 2·銀賞 23·銅賞 18등을 受賞, 大部分 유럽의 先進工業國들의 發明 및 企業人들이 參加하는 이 展示會를 통해 商品 및 新技術의 海外市場開拓에 힘써 왔다.

특히 輸出에 애로를 느끼고 新製品, 新技術 開發이 어느때 보다도 절실한 이때에 우리나라 사람도 優秀한 發明品들이 出品하여 世界的으로 認定받으므로써 海外市場 開拓은 물론 國家 經濟發展에 이바지 할 것으로 期待되고 있다.

그런데 이들은 5月 8日 귀국할 예정이다.

日, 杉林信義工所權論文集 發刊

李秀雄辨理士의 論文도 신기로 確定

日本 工業所有權界의 元老로서 辨理士이자 法學博士인 杉林信義씨의 古稀紀念論文集에 本會 會員인 李秀雄辨理士의 論文「韓國의 聯合 商標制度 및 서어비스標制度의 問題點 및 改善 方案」이 실리기로 確定되어 話題.

이미 脫稿를 마친 李辨理士는 이 論文을 통해 두 制度의 問題點을 각각 10가지 이상씩 지적하여 이에 대한 改善點을 指示하고 있다.

그런데 李辨理士의 이 論文은 日本의 서어비스標 導入問題에 적잖은 영향을 미칠것으로 알려져 있다.

美 特許廳 審査官 招請세미나

美國의 遺傳工學技術과 特許問題 講義

特許廳은 지난 4月 9日 美國 特許廳 遺傳工學擔當審査官 James Martinell博士를 招請, 「美國의 遺傳工學技術과 特許問題」를 주제로 세미나를 開催했다.

韓·日 工所權회의

東京서 22日부터 열려

韓·日 工業所有權회의가 지난 4월 22일부터 23일까지 日本東京에서 열렸다.

洪性佐특허청장과 시가마나부(志賀學) 日本 特許廳장관이 각각 수석대표로 참석한 이번 회의에서는 韓·日 양국의 저명상표를 보호하기 위해 양국 특허청에 등록되지 않은 저명상표의 명단을 상호교환, 이를 보호하는 문제를 집중 논의 했다.

해마다 정기적으로 개최되고 있는 韓·日 工所權회의에서는 또 日本의 對韓 特許行政 현대화계획 지원, 工業所有權 전문가 교류사업 확대 및 尖端산업에 대한 기술정보교환 강화방안 등이 협의되었다. (자세한 내용은 5月號 참고)

商標·特許 盜用 단속

적발업소 명단公開등 강력제재

工業所有權의 올바른 사용과 公正하고 명랑한 상거래질서를 확립하기 위한 商標·特許盜用 실태조사 및 현장지도단속이 실시됐다.

特許廳은 工所權질서 확립을 위한 시·도상 공과장 및 관련단체 임원회의를 열고 지난 4월 8일부터 13일까지 서운 釜山 大邱 仁川등 전국 27개 주요도시의 시장·중심상가는 물론 백화점 호텔 특수지역에 대한 상표 특허도용 실태 조사 및 현장지도단속을 실시했다.

特許管理要員 本會 見學

三星電子, 4月 16日이어 19日에도

三星電子(株) (代表 鄭在恩)特許管理要員 本會 見學團(團長 金明燮)32名이 지난 4月 16日과 19日등 2次에 걸쳐 本會 및 特許廳을 見學하고 特許管理 全般에 걸친 見聞을 넓혔다.

三星電子(株)가 社內 特許管理要員들의 特許認識提高를 위해 實施한 이번 見學은 三星電子 산하 研究所 및 技術研究開發파트에 새로 配置된 特許管理 要員들로 이들은 3박 4일간의 社外 工業所有權 敎育 마지막 날을 利用, 見學을 한 것으로 알려졌다.

補正事項 변경

特許廳은 지난 3월 16일부터 포대길중관리에 따라 중간서류사건의 표시란에 出願年度와 出願番號만을 기재하던 것을 出願日字 및 변경출원의 表示를 記入하도록 했다.

特許廳 人事

書記官급 一部 移動등

3~4月들어 特許廳에서는 一部 人事移動이 있었다. 그 내역은 다음과 같다.

◎ 人事移動 내역 ◎

月 日	所 屬	職 級	姓 名	發 令 事 項
3. 7	심사 2국장	공 업 기 정	鄭碩永	의원면직
3.11	심사 3국장	공업부기감	龐甲淳	"
3.12	항고심판소장	관 리 관	朴鎔道	상공부 기획관리실실장에 보함
3.14	특 허 청	행 정 사 무 관	金光述	관리국 등록과 근무를 명함
"	"	행정사무관시보	徐允源	기획관리관실 행정관리 담당관실 근무를 명함
3.18	상공부 기계공업국	공 업 기 정	金裕采	심사 2국장 직무대리를 명함
"	상공부 기초공업국	화 공 기 좌	金星基	심사 3국 유기화학심사담당관실 근무를 명함
3.21	관리국 등록과	행 정 주 사	李昭南	관리국 출원과
"	관리국 출원과	행정주사보	宋潤基	관리국 등록과
"	관리국 지도과	행 정 주 사	金明燮	행정사무관에 임함 심사 1국 상표심사담당관실 근무를 명함
3.25	항고심판소항고심판관실	공업부기감	李鐸淳	특허청 심사 3국장에 보함
3.26	심사 4국 전기심사담당관실	전 기 기 좌	丘明煥	심판소근무를 명함
"	"	전 기 기 좌	柳昌熙	심사 4국 전자심사담당관실근무를 명함 전자심사담당관 직무대리를 명함
"	심사 2국 심사조정과장	공 업 기 정	尹汝範	항고심판소 근무를 명함
"	심사 4국 전자심사담당관	공 업 기 정	梁淳錫	심사 2국 심사조정과장에 보함
3.27	상공부전자전기공업국장	관 리 관	李漢春	항고심판소장에 명함
4.10	총무과장	서 기 관	李承初	항고심판소 근무를 명함
"	심사 1국 상표심사 담당관(1)	"	金燦模	총무과장에 보함
"	심사 1국 상표심사 담당관(2)	"	金惠來	심사 1국 상표심사담당관(1)에 보함
"	관리국 지도과장	"	金弘斗	심사 1국 상표심사담당관(2)에 보함
"	특 허 청	"	申昌俊	관리국 지도과장에 보함
"	심사 1국 의장심사 담당관(2)	"	河文洙	심판소 심판관에 보함
"	비 서 관	"	鄭完燮	심사 1국 의장심사담당관(2)에 보함
"	심사 1국 의장심사 담당관실(1)	행 정 사 무 관	閔庚卓	청장실 근무를 명함